

# UnivIS - Raumplan

## WE5/05.003 - ERBA

Aktuelle Informationen  
zur Raumbelugung und  
Anwesenheitserfassung  
während der Pandemie:



	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08:00		08:00 - 10:00 <b>Spanisch: Sprachpraxis A2: Spanisch 2 / Ab SS 18 für MA- und LA-Studierende: Einführung spanische Sprache</b> <i>Rivas Esquivel</i>		08:00 - 10:00 <b>Business English II: Finance</b> <i>Soldo Kraljevic</i>	
09:00					
10:00	10:00 - 12:00 <b>Business English IV: Organisational Behaviour</b> <i>Burmeister</i>	10:00 - 12:00 <b>Englisch: Sprachpraxis B2: Preparing for B2 (intensiv)</b> <i>Schneider</i>	10:00 - 12:00 <b>Englisch: Sprachpraxis B2: Preparing for B2 (Teil 2)</b> <i>Friedrich</i>	10:00 - 12:00 <b>Business English VI : Public Speaking</b> <i>Soldo Kraljevic</i>	10:00 - 12:00 <b>PSI-EiRBS-B - Gruppe 6</b> <i>N.N.</i>
11:00					
12:00	12:00 - 14:00 <b>Français économique IV: Entraînement à la rédaction de textes scientifiques</b> <i>Ranjakaso</i>	12:00 - 14:00 <b>SNA-Kolloquium für die Erstellung von Abschlussarbeiten</b> <i>Hepp</i>	12:00 - 14:00 <b>SME-PHY-B: Vorlesung Physical Computing</b> <i>Wolter</i>	12:00 - 14:00 <b>KogSys-Proj: Bachelor/Master Projekt Kognitive Systeme</b> <i>Schmid</i>	
13:00					
14:00	14:00 - 16:00 <b>Français économique IV: Entraînement à la rédaction de textes scientifiques</b> <i>Ranjakaso</i>		14:00 - 16:00 <b>Spanisch: Expresión escrita C1</b> <i>Palacios León</i>	14:00 - 16:00 <b>Spanisch: Sprachpraxis B2: Spanisch 4 (Teil 1)</b> <i>García Sánchez</i>	
15:00					
16:00	16:00 - 18:00 <b>MOBI-SEM-M: Prüfung</b> <i>Nicklas</i>	16:00 - 18:00 <b>Tut EWA, Gruppe 2 (ab 17.4.)</b> <i>N.N.</i>	16:00 - 18:00 <b>Spanisch: Expresión escrita C2</b> <i>Palacios León</i>		
17:00					

Änderungen der Raumbelugung nur nach Absprache mit  
Raumverantwortlichen Ulrike Bauder (App. 2801,  
dekanat.wiai@uni-bamberg.de)

wöchentliche Lehrveranstaltungen vom 9.4.2018 bis 14.7.2018  
Nur wöchentliche Lehrveranstaltungen dargestellt,  
weitere Einträge siehe UnivIS  
Stand: Donnerstag, 27 Juni 2024 17:09:21